

LABORHITS

Sistemi con pompa per vuoto LABOPORT®

SR 820 G



SC 820 G



SH 840 G



Tipo	Portata l/min	Capienza stimata W	Dimensioni (L x P x H) mm	Peso kg	Spina	Pz	Codice
SR 820 G	20	60	282 x 260 x 234	10.70	EU	1	4.684 031
SR 840 G	34	100	299 x 274 x 250	13.10	EU	1	4.684 032
SH 820 G	20	60	323 x 260 x 416	11.70	EU	1	4.684 033
SH 840 G	34	100	340 x 274 x 416	14.10	EU	1	4.684 034
SC 820 G	20	60	347 x 260 x 416	13.35	EU	1	4.686 317
SC 840 G	34	100	366 x 274 x 416	15.75	EU	1	4.686 318

LABORHITS

Sistemi con pompa per vuoto LABOPORT®

SR 820 G / SR 840 G

Sistema con pompa per vuoto, composto da pompa per vuoto a membrana chimicamente resistente, piastra di base e due palloni separatori lato aspirazione e mandata, per filtrazioni, degasaggi, aspirazione fluidi, concentrazioni centrifughe e forni sottovuoto. La testata della pompa in PTFE e la membrana rivestita in PTFE rendono i sistemi per vuoto adatti a gas e vapori aggressivi/corrosivi.

Connessioni tubi: Ingresso: ID 8 ... 9.5 mm,
Uscita: ID 10 mm
Pressione d'esercizio: 0.1 bar
Temperatura ambiente permessa: 5 ... 40 °C
Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Codice IP: IP 30

- Trasferimento 100 % oil-free
- Elevata compatibilità con vapore e condensa
- Valvola di zavorra gas integrata
- Display di stato a 3 colori (in funzione/stand-by/errore)
- Controllo della velocità integrato
- Avvio contro il vuoto finale della pompa
- Sistema modulare, espandibile

SH 820 G / SH 840 G

Sistema con pompa per vuoto, composto da pompa per vuoto a membrana chimicamente resistente, piastra di base, separatore di ingresso e condensatore di uscita per il recupero del solvente. La testata della pompa in PTFE e la membrana rivestita in PTFE rendono i sistemi per vuoto adatti a gas e vapori aggressivi/corrosivi.

Connessioni tubi: Ingresso: ID 8 ... 9.5 mm,
Uscita: ID 10 mm
Pressione d'esercizio: 0.1 bar
Temperatura ambiente permessa: 5 ... 40 °C
Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Codice IP: IP 30

- Trasferimento 100 % oil-free
- Elevata compatibilità con vapore e condensa
- Valvola di zavorra gas integrata
- Display di stato a 3 colori (in funzione/stand-by/errore)
- Controllo della velocità integrato
- Avvio contro il vuoto finale della pompa
- Sistema modulare, espandibile

SC 820 G / SC 840 G

Sistema con pompa per vuoto, composto da pompa per vuoto a membrana chimicamente resistente, piastra di base, separatore sul lato aspirazione, condensatore ad alte prestazioni sul lato pressione e controllore del vuoto per evaporazioni rotative, distillazioni e forni sottovuoto. Riconoscimento e monitoraggio automatici e precisi del punto di ebollizione grazie alla funzione di rampa integrata.

Connessioni tubi: Ingresso: ID 8 ... 9.5 mm,
Uscita: ID 10 mm
Pressione d'esercizio: 0.1 bar
Temperatura ambiente permessa: 5 ... 40 °C
Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Codice IP: IP 30

- Alti tassi di recupero
- Controller wireless tramite Bluetooth per un funzionamento sicuro dall'esterno delle cappe chimiche chiuse
- Controllo semplice e intuitivo tramite display touchscreen e manopola rotativa
- Valvola di zavorra gas integrata
- Quattro modalità operative
- Controllo della velocità integrato
- ATEX conforme a (Ex) II 3/-G Ex h IIB+H2 T3 Gc solo atmosfera interna